

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Generalità sulle Misure di Grandezze Fisiche

- Misurazioni indirette
- Esempi di stima di incertezze

Torino, 28-May-02

1

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Testi consigliati

- Norma UNI 4546 - Misure e Misurazioni; termini e definizioni fondamentali - Milano - 1984
- Norma UNI-CEI 9 - Guida all'espressione dell'incertezza nella misurazione - Milano - 1997

– UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

Torino, 28-May-02

2

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Misurazioni indirette

Il misurando non è messo a confronto con una grandezza di riferimento della stessa specie (campione),  
ma  
il valore del misurando e' ottenuto  
**elaborando i risultati di una o piu' misurazioni dirette**  
effettuate su grandezze ad esso collegate

Torino, 28-May-02

3

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Misurazioni indirette

- Esempi:
  - Velocità di un oggetto: misurazioni dirette di lunghezza e tempo
  - Densità di una sostanza: misurazioni dirette di massa e di volume
  - Volume di un solido sferico: misurazione diretta di lunghezza (diametro)
  - Resistenza di un resistore: misurazioni dirette di tensione e corrente

Torino, 28-May-02

4

MISELN-GEN-04Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Misurazioni indirette

- La maggior parte delle misure è ottenuta in questo modo
- Motivazione della scelta: quasi sempre per ragioni di comodità (costo,...)
  - Con riferimento agli esempi:
    - la densità potrebbe essere ottenuta anche con un densimetro
    - la resistenza potrebbe essere ottenuta per confronto con resistore campione

Torino, 28-May-02 5

MISELN-GEN-04Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Misurazioni indirette

- La misurazione indiretta presuppone l'esistenza di un **modello**
$$n' = f(n_1, n_2, .. n_j ... n_m)$$
che lega le m misure  $n_i$  delle grandezze  $q_1, ... q_m$  alla misura  $n'$  della grandezza  $q'$
- La presenza del **modello** implica una incertezza aggiuntiva "di modello":  $f(...)$  non descrive **adeguatamente** le relazioni nel mondo empirico

Torino, 28-May-02 6

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Misurazioni indirette

- Esempi:
  - Velocità:  $v = l / t$
  - Densità:  $\delta = m / V$
  - Volume:  $V = \pi \cdot d^3 / 6$
  - Resistenza:  $R = V / I$

Torino, 28-May-02 7

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Stima delle incertezze Modello deterministico

- Ipotesi:
  - Sono **definite e note** le incertezze  $\delta n_i$  delle misure dirette  $n_i$ 
$$n_i = n_{i0} \pm \delta n_i$$
  - Le grandezze  $q_i$  sono tutte **indipendenti**
  - Le incertezze  $\delta n_i$  sono **piccole** rispetto alle misure  $n_i$
  - Sono definite e calcolabili le **derivate parziali prime** di  $f$  rispetto alle variabili indipendenti

Torino, 28-May-02 8

MISELN-GEN-04
Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Stima

### Modello deterministico

- Il valore centrale  $n'_o$  da attribuire alla misura è dato da:
 

$$n'_o = f(n_{1o}, n_{2o}, \dots, n_{mo})$$

– con  $n_{io}$  valori centrali delle misure  $n_i$
- L'incertezza massima  $\delta n'$  da attribuire alla misura è data da:

$$\delta n' = \left| \frac{\partial f}{\partial n_1} \right| \delta n_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial n_2} \right| \delta n_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial n_m} \right| \delta n_m$$

Torino, 28-May-02
9

MISELN-GEN-04
Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi ( $a > 0, b > 0$ )

- Somma
 

$x = a + b$   
 $\delta x = E_x = \delta a + \delta b$
- Differenza
 

$x = a - b$   
 $\delta x = E_x = \delta a + \delta b$

Torino, 28-May-02
10

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi

- Prodotto  $x = a \cdot b$   
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \frac{\delta b}{|b|} = \varepsilon_a + \varepsilon_b$$
- Quoziente  $x = \frac{a}{b}$   
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \frac{\delta b}{|b|} = \varepsilon_a + \varepsilon_b$$

Torino, 28-May-02 11

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi

- Potenza  $x = a^n$   
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = n \frac{\delta a}{|a|} = n \varepsilon_a$$
- Radice  $x = \sqrt[n]{a}$   
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{1}{n} \frac{\delta a}{|a|} = \frac{\varepsilon_a}{n}$$

Torino, 28-May-02 12

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi

- Piccolo incremento

$$x = a + \Delta; \left| \frac{\Delta}{a} \right| \ll 1$$
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \left| \frac{\Delta}{a} \right| \cdot \frac{\delta \Delta}{\Delta} = \varepsilon_a + \left| \frac{\Delta}{a} \right| \varepsilon_\Delta$$

Torino, 28-May-02 13

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Modello probabilistico

- La stima  $n'_o$  da attribuire alla misura è data da:

$$n'_o = f(n_{1o}, n_{2o}, \dots, n_{mo})$$

– con  $n_{io}$  valori stimati delle misure  $n_i$  ottenute con le misurazioni dirette

Torino, 28-May-02 14

## Stima delle incertezze modello probabilistico - I

- Ipotesi analoghe al caso deterministico:
  - Sono definite e note le **incertezze tipo**  $u_{n_i}$  delle misure dirette  $n_i$
  - Le grandezze  $q_i$  sono tutte **statisticamente indipendenti**
  - Le incertezze tipo  $u_{n_i}$  sono **piccole** rispetto alle misure  $n_i$
  - Sono definite e calcolabili le **derivate parziali prime** di  $f$  rispetto alle variabili indipendenti

## Stima modello probabilistico - I

- La **varianza composta**  $u_n^2$ , da attribuire alla misura è data da:

$$u_n^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial n_1}\right)^2 u_{n_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial n_2}\right)^2 u_{n_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial n_m}\right)^2 u_{n_m}^2$$

- L'**incertezza tipo composta**  $u_n$ , è la radice quadrata positiva della varianza composta

## Stima delle incertezze modello probabilistico - II

- Se non vale l'ipotesi di non correlazione:
  - Sono definite e note le incertezze tipo  $u_{n_i}$  delle misure dirette  $n_i$
  - Le grandezze  $q_i$  sono **correlate**
  - Le incertezze tipo  $u_{n_i}$  sono piccole rispetto alle misure  $n_i$
  - Sono definite e calcolabili le derivate parziali prime di  $f$  rispetto alle variabili indipendenti

## Stima modello probabilistico - II

- La **varianza composta**  $u_{n'}^2$ , da attribuire alla misura è data da:

$$u_{n'}^2 = \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial f}{\partial n_i} \right)^2 u_{n_i}^2 + 2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=i+1}^{m-1} \frac{\partial f}{\partial n_i} \frac{\partial f}{\partial n_j} u_{n_i, n_j}$$

- dove  $u_{n_i, n_j}$  è la covarianza stimata associata a  $n_i$  e  $n_j$

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Stima modello probabilistico - II

- Anche in questo caso:  
L'**incertezza tipo composta**  $u_n$ , è la radice quadrata positiva della varianza composta

Torino, 28-May-02 19

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Stima modello probabilistico - II

- La covarianza delle medie aritmetiche di due variabili aleatorie  $p$  e  $q$  è data da:

$$u_{p,q} = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{k=1}^m \left( p_k - \bar{p} \right) \left( q_k - \bar{q} \right)$$

Torino, 28-May-02 20

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi ( $a > 0, b > 0$ , non correlati)

- Somma 
$$x = a + b$$
$$u_x^2 = u_a^2 + u_b^2$$
  
- Differenza 
$$x = a - b$$
$$u_x^2 = u_a^2 + u_b^2$$

Torino, 28-May-02 21

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi (non correlati)

- Prodotto 
$$x = a \cdot b$$
$$\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 = \left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2$$
  
- Quoziente 
$$x = \frac{a}{b}$$
$$\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 = \left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2$$

Torino, 28-May-02 22

MISELN-GEN-04
Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi

- Potenza
 $x = a^n$   
.....
- Radice
 $x = \sqrt[n]{a}$   
.....

Torino, 28-May-02
23

MISELN-GEN-04
Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Esempi

- Se tutte le stime d'ingresso sono correlate con coefficienti di correlazione  $r_{n_i, n_j} = 1$

$$u_{n'}^2 = \left( \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial n_i} u_{n_i} \right)^2$$

- I coefficienti di correlazione sono definiti come:

$$r_{p,q} = \frac{u_{p,q}}{u_p \cdot u_q}$$

Torino, 28-May-02
24

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

**Misurazioni dirette e indirette**

**Un esempio:**

**misura di resistenza di un  
resistore**

Torino, 28-May-02 25

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

**Misurazione di resistenze  
(modello deterministico dell'incertezza)**

Si analizzano tre metodi:

- ohmetro
- metodo "volt-amperometrico"
- ponte di Wheatstone

Torino, 28-May-02 26

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Ohmetro

Metodo di misurazione in cui lo strumento fornisce direttamente la misura.

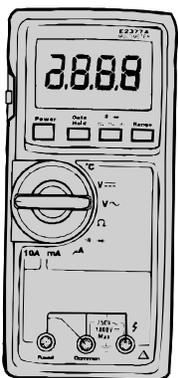
Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche dello strumento
- Grandezze di influenza
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)

L'incertezza intrinseca del misurando sarà discussa una sola volta parlando del ponte di Wheatstone

Torino, 28-May-02 27

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Ohmetro

### Caratteristiche strumento

Le prestazioni dello strumento ricavate dal **manuale** sono diverse in base alla portata impiegata:

<u>Portata</u>	<u>Incertezza</u>
300 $\Omega$	0.7%+2 count
3k $\Omega$ - 3M $\Omega$	0.7%+1 count
30M $\Omega$	2%+1 count

Torino, 28-May-02 28

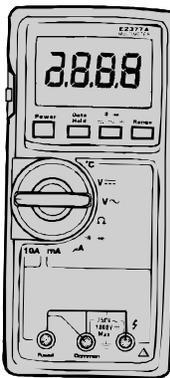
MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis



## Ohmetro

### Grandezze influenza



Il campo d'impiego delle grandezze di influenza per il corretto funzionamento dello strumento è letto sul **manuale**; ad esempio:

- temperatura: **25±5 °C**
- tempo dalla taratura: **1 anno**

Si ipotizza che la misurazione sia eseguita all'interno del campo d'impiego

Torino, 28-May-02
29

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Ohmetro

La formula dell'incertezza è binomia e quindi **incertezze relative inferiori si hanno vicino al fondo scala**

Esempi ( $L$  é la lettura):

$R = 2900\Omega \Rightarrow L = 2900 \Rightarrow$

$$E_R = 2900 \cdot 0.007 + 1 = 21.3\Omega \Rightarrow \varepsilon_R = \frac{21.3}{2900} \approx 0.0074 \approx 0.7\%$$

$R = 3100\Omega \Rightarrow L = 310 \Rightarrow$

$$E_R = 10 \cdot (310 \cdot 0.007 + 1) = 31.7\Omega \Rightarrow \varepsilon_R = \frac{31.7}{3100} \approx 0.01 \approx 1\%$$

Torino, 28-May-02
30

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

### Metodo “volt-amperometrico”

Metodo di misurazione **indiretto** in cui il valore di resistenza è ottenuto come:

$$R = \frac{V}{I}$$

a partire dalle **misurazioni dirette** di un voltmetro ed un amperometro.

Torino, 28-May-02 31

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

### Metodo “volt-amperometrico”

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche degli strumenti, grandezze di influenza e composizione delle incertezze
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)
- Tipo di circuito impiegato per la misurazione: voltmetro “a monte” oppure voltmetro “a valle” (problema del carico strumentale o “consumo”)

Torino, 28-May-02 32

MISELN-GEN-04
Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Metodo “volt-ampereometrico”

Misurazione indiretta: si sommano le incertezze relative degli strumenti :

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow \varepsilon_R = \varepsilon_V + \varepsilon_I$$

Esempio: strumenti elettromeccanici in classe 1

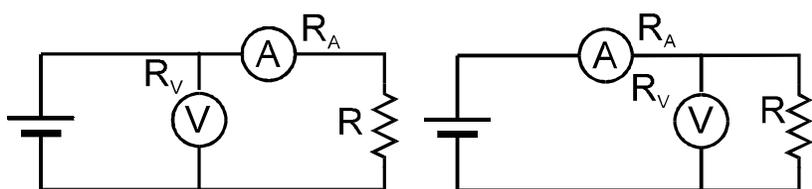
$$\left\{ \begin{array}{l} V_{FS} = 100V \quad \delta V = 1V \quad V = 80V \Rightarrow \varepsilon_V = 1.25\% \\ I_{FS} = 10A \quad \delta I = 0.1A \quad I = 4A \Rightarrow \varepsilon_I = 2.5\% \end{array} \right.$$

$$R = \frac{V}{I} = 20\Omega; \varepsilon_R = 3.75\%$$
Torino, 28-May-02
33

MISELN-GEN-04
Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Metodo “volt-ampereometrico”

Gli strumenti non sono “ideali”



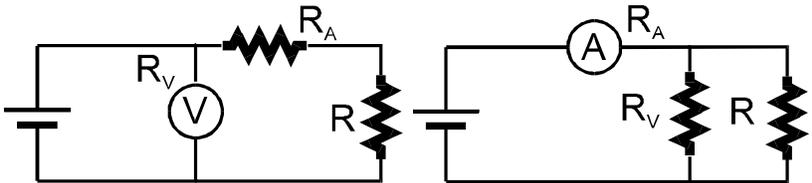
- L'ampereometro ha una resistenza interna  $R_A$  **non nulla**
- Il voltmetro ha una resistenza interna  $R_V$  **non infinita**

Torino, 28-May-02
34

## Misure-generalità n. 4

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

**Metodo “volt-amperometrico”**



Voltmetro a monte: si misura  $R+R_A$   
Voltmetro a valle: si misura  $R//R_V$

Torino, 28-May-02 35

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

**Metodo “volt-amperometrico”**

Il “consumo” può essere uno scostamento perché:

- può essere descritto da un **modello** e quindi può essere **corretto**
- la correzione non può **essere totale**, perché i valori del carico strumentale sono affetti da incertezza
- **e quindi** conviene cercare prima di tutto la condizione operativa in cui l'effetto del carico strumentale è minore

Torino, 28-May-02 36

## Il ponte di Wheatstone

Metodo di misurazione in cui il valore di resistenza è ottenuto per “confronto” del resistore incognito con resistori campione

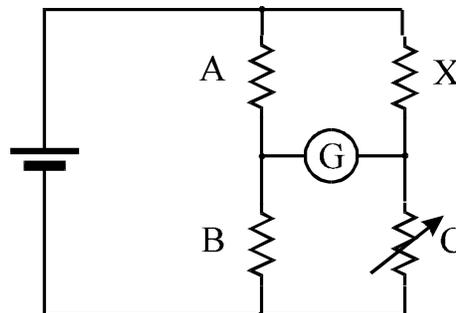
Il confronto si effettua ricercando un equilibrio di tensioni, cioè la misura nulla di una tensione “a vuoto”

## Il ponte di Wheatstone

Si modifica il campione C fino a che il galvanometro G indica equilibrio

$$R_X = \frac{R_A}{R_B} R_C$$

- $R_X$ : misurando
- $R_A/R_B$ : trasduttore “comandato”



MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche dei resistori impiegati
- Grandezze di influenza
- Risoluzione del galvanometro
- Fenomeni secondari (forze termoelettromotrici, resistenze di contatto,...)
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)

Torino, 28-May-02 39

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

L'incertezza su  $R_X$  relativa ai **resistori impiegati** si ottiene con le regole di composizione delle incertezze:

$$R_X = \frac{R_A}{R_B} R_C \Rightarrow \varepsilon_{R_X} = \varepsilon_{R_A} + \varepsilon_{R_B} + \varepsilon_{R_C} + \varepsilon_{\delta_i}$$

Note:

- I termini  $\varepsilon_{\delta_i}$  rappresentano gli effetti secondari di cui si tiene conto nel calcolo delle incertezze
- Nel calcolo delle incertezze  $\varepsilon$  si è tenuto conto delle **grandezze di influenza** (temperatura, tempo, ...)

Torino, 28-May-02 40

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

L'incertezza  $\sigma_X$  dovuta al **galvanometro** si determina sperimentalmente squilibrando leggermente il ponte

$$\sigma_X = \frac{\Delta R_X / R_X}{\Delta e / \delta e} \text{ dove } \begin{cases} R_X & \text{valore di equilibrio di X} \\ \Delta R_X & \text{variazione intorno all'equilibrio} \\ \Delta e & \text{deviazione prodotta da } \Delta R_X \\ \delta e & \text{minima deviazione apprezzabile} \end{cases}$$

Torino, 28-May-02 41

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

- L'incertezza stimata finora è dunque composta dai termini:

$$\mathcal{E}_{R_X} = \mathcal{E}_{R_A} + \mathcal{E}_{R_B} + \mathcal{E}_{R_C} + \sigma_X + \dots$$

Torino, 28-May-02 42

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

### Il ponte di Wheatstone

- L'incertezza dovuta ad alcuni **effetti secondari** si può valutare con prove "ad hoc".
- I principali effetti secondari sono:
  - le forze termoelettromotrici (FTEM)
  - le resistenze di contatto.
- Questi effetti secondari sono:
  - **correggibili** con opportuni modelli
  - **riducibili** con opportuni procedimenti

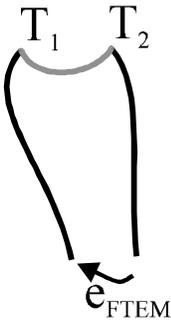
Torino, 28-May-02 43

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

### Il ponte di Wheatstone

Una **FTEM** è una tensione che si genera quando:

- Esiste una giunzione tra **materiali diversi**
- Esiste una **differenza di temperatura** tra i punti del circuito.


$$e_{FTEM} = f(T_1 - T_2) \approx \alpha(T_1 - T_2) + \beta(T_1 - T_2)^2 + \dots$$
$$\alpha \approx 5 \div 50 \mu V / K; \beta \approx 0$$

Torino, 28-May-02 44

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

### Il ponte di Wheatstone

L'effetto delle FTEM:

- Si **minimizza** equalizzando termicamente il circuito
- Si rende **sufficientemente piccolo** eseguendo due misure prima e dopo aver invertito l'alimentazione del ponte (le FTEM, che dipendono dalla temperatura, non si invertono)

Torino, 28-May-02 45

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

### Il ponte di Wheatstone

La **resistenza di contatto** è quella resistenza che si genera ove esiste un contatto mobile tra due conduttori.

Le resistenze di contatto sono causa di problemi perché:

- Il valore **varia** ogni volta che si fa il contatto
- Si tratta di resistenze non note che si pongono **in serie** ai diversi elementi e ne alterano il valore

Torino, 28-May-02 46

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

Le resistenze di contatto sono dell'ordine dei centesimi di ohm. Il loro effetto relativo é tanto più elevato quanto più sono bassi i valori di resistenza coinvolti

Torino, 28-May-02

47

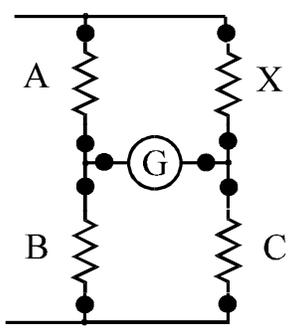
MISELN-GEN-04

Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

I contatti sono due per ogni oggetto, cioè dieci in un ponte

Ogni contatto si può modellizzare con una resistenza



The diagram shows a Wheatstone bridge circuit. It consists of four resistors arranged in a diamond shape: resistor A on the left vertical branch, resistor B on the right vertical branch, resistor X on the top horizontal branch, and resistor C on the bottom horizontal branch. A galvanometer, represented by a circle with the letter 'G' inside, is connected between the nodes between resistors A and B, and between resistors X and C. The top and bottom nodes of the bridge are connected to a common horizontal line, representing the power supply rails.

Torino, 28-May-02

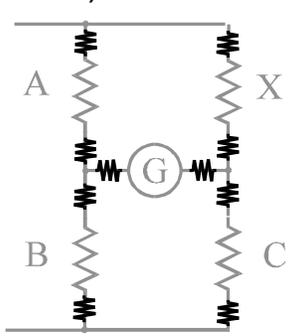
48

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Il ponte di Wheatstone

L'effetto delle resistenze di contatto può essere diminuito operando (se possibile) con resistori A, B e C di elevato valore

NOTA: esistono configurazioni circuitali per "eliminare" l'effetto di alcune resistenze di contatto, ma NON di tutte



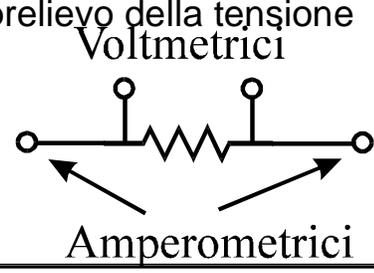
Torino, 28-May-02 49

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

## Le resistenze di contatto

- Soluzione: prelevare la tensione che definisce la resistenza in modo indipendente dall'adduzione della corrente

Si costruisce il resistore con quattro morsetti: due destinati all'adduzione della corrente (amperometrici) e due destinati al prelievo della tensione (voltmetrici)



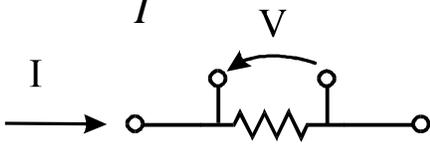
Torino, 28-May-02 50

# Misure-generalità n. 4

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

**Le resistenze di contatto**

La resistenza del doppio bipolo è ora definita come rapporto tra la corrente  $I$  ai morsetti amperometrici e la tensione  $V$  tra i morsetti voltmetrici

$$R = \frac{V}{I}$$


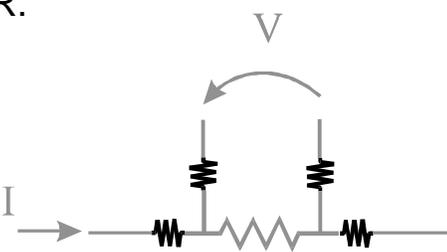
The diagram shows a horizontal circuit with a resistor in the center. An arrow labeled 'I' points to the right from the left terminal. A curved arrow labeled 'V' is positioned above the resistor, indicating the voltage across it. The circuit is enclosed in a rounded rectangular frame.

Torino, 28-May-02 51

MISELN-GEN-04 Franco Ferraris  
Marco Parvis

**Le resistenze di contatto**

Le resistenze di contatto ora non influenzano né la definizione, né la misurazione di  $R$ .



The diagram shows a horizontal circuit with a central resistor. On either side of this resistor, there are two vertical branches, each containing a resistor. An arrow labeled 'I' points to the right from the left terminal. A curved arrow labeled 'V' is positioned above the central resistor, indicating the voltage across it. The circuit is enclosed in a rounded rectangular frame.

Torino, 28-May-02 52